

首 页 | 实验室简介 | 行业动态 | 科技前沿 | 教师风采 | 学生简介 | 人才培养 | 成果展示 | 文化生活 | 联系我们 |

>> 发表论文

当前位置: 首页 成果展示 授权专利

>> 授权专利



授权专利



■厦门市电子陶瓷材料与元器件重点实验室2017-2018年授权专利

- 一种利用分光光度计检测偏高岭土活性的方法
- 太阳能级多晶硅的提纯装置及提纯方法
- 一种多晶硅除硼提纯方法
- 一种多晶硅的除硼提纯方法及装置
- 一种采用稀土氧化物去除工业硅中硼磷杂质的方法
- 一种采用硫化物去除工业硅中硼磷杂质的方法
- 一种测定高纯硅中磷含量的方法
- 太阳能级多晶硅提纯装置与提纯方法
- 真空感应熔炼去除硅中磷杂质的方法
- 一种采用电磁感应熔炼辅助高温等离子除硼提纯多晶硅的生产工艺及装置
- 热化学法制备碳化硅纤维的方法及交联装置

每页 14 记录 总共 12 记录 第一页 << 上一页 下一页 >> 尾页 页码 1/1 跳转到

地址:中国·厦门 邮编:361005 Tel:0592-2184881 E-mail:xuetao@xmu.edu.cn

Copyright 2007-2012 厦门大学冶金与矿物加工实验室